



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Sibari

A

Dott. Marco Puntillo

marco.puntillo@hotmail.it

E. p.c.

Dott.ssa Funz. Cosenza

giovanna.verbicaro@beniculturali.it

Dott.ssa Mariangela Barbato

mariangela.barbato@beniculturali.it

Sabap-cal.scalea@beniculturali.it

Oggetto: **Parco archeologico di Sibari – Richiesta di consultazione dell’archivio del Museo nazionale archeologico della Sibaritide finalizzata alla redazione di una tesi di laurea relativa al restauro dei mosaici della villa romana di Roggiano Gravina (Cs).**

In riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita dal Parco Archeologico di Sibari in data 05/10/2021 con prot. n. 889-A, e viste le note di autorizzazione allo studio della Soprintendenza ABAP competente, prot. 4100-A dell’11/05/2021 e prot. N.4478-P del 21/05/2021, acquisite al nostro protocollo con n. 1071-A in data 12/11/2021

si autorizza

l’accesso ai locali e all’archivio del Parco archeologico di Sibari per le ricerche in oggetto inerenti la **villa romana di Roggiano Gravina**.

Si rammenta che i dati reperiti potranno essere utilizzati solo per la redazione della tesi in oggetto, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, relativi a quanto in oggetto, e come autorizzati dalla Soprintendenza ABAP competente; qualsiasi altro uso pubblico dovrà essere oggetto di successivi accordi e autorizzazioni.

L’accesso all’archivio del Museo sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle ore **9:00** alle ore **17:00**. Si richiama al rispetto scrupoloso dei protocolli e delle norme di comportamento individuale necessari per contenere il contagio da Covid-19.

La preghiamo, quindi, di prendere contatto con la dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario restauratore (camilla.brivio@beniculturali.it) per concordare le modalità di accesso al Parco archeologico di Sibari.

II DIRETTORE

Dott. Filippo Demma



PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Località Casa Bianca – Cassano all’Ionio tel. 098179391/2

PEC: mbac-pa-sibari@mailcert.beniculturali.it

PEO: pa-sibari@beniculturali.it